

平成 28 年 2 月 1 日

東京粉体工業展委員会
正副委員長殿

(一社)日本粉体工業技術協会
東京粉体工業展委員会
委員長 村田 博

平成 27 年度 第 4 回 (通算 4 回)
東京粉体工業展委員会正副委員長会議 開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当協会の事業につきまして、格別のご協力を賜り誠に有り難く、厚く御礼申し上げます。

さて、標記委員会を下記の通り、開催致します。

ご多用中誠に恐縮に存じますが、ご参集下さいますよう御案内申し上げます。

敬具

記

日 時：平成 28 年 2 月 9 日 (火) 10 : 00 ~ 12 : 00
場 所：協会東京事務所会議室
東京都文京区本郷 2-26-11 電話 03-3815-3955
(担当：澤野・伯耆)

議 題：

1. 出展促進計画(出展促進小委員会からの報告と検討)
2. 広報活動計画(広報小委員会からの報告と検討)
3. 併催行事企画
特別講演、最新情報フォーラム、粉体工学入門セミナー、粉体機器ガイダンス、
ナノ粒子技術利用セミナー、海外情報セミナー、粉じん爆発情報セミナー等進捗状況
4. 粉の広場企画
粒子径計測ゾーン、労働安全(粉じん爆発他)の実演展示等進捗状況
5. その他(特別展示の補足)

以上

配付先：村田委員長、大川原副委員長、榎野副委員長、CNT、協会事務局